Фотоэлектрические свойства структур на основе монокристаллов TllnS₂

© С. Иида, Н. Мамедов, В.Ю. Рудь*, Ю.В. Рудь[†]

Университет Технологии.

Нагаока. Ниигата 940–21. Япония

*Государственный технический университет,

195251 Санкт-Петербург, Россия

[†]Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук,

194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 24 июля 1996 г. Принята к печати 10 июня 1997 г.)

Исследован фотовольтаический эффект в гетероконтактах различного типа: In/TIInS₂, InSe/TIInS₂ и GaSe/TIInS₂. Относительная квантовая эффективность фотопреобразования этих структур изучена в зависимости от энергии падающих фотонов и плоскости поляризации линейно поляризованного света. Из измерений фоточувствительности следует, что полученные фоточувствительные структуры могут быть использованы как широкополосные и селективные фотосенсоры оптических излучений.

Дисульфид таллия и индия TlInS₂ принадлежит к широкому классу тройных соединений, которые в нормальных условиях образуют слоистые кристаллы с моноклинной структурой (точечная группа C_{2h}^6 при T = 300 K), испытывающие с понижением температуры последовательность структурных фазовых переходов первого и второго По своим фундаментальным свойствам рода [1–3]. этот класс материалов отнесен к сегнетоэлектрикамполупроводникам и активно исследуется в плане выявления особенностей множества фазовых переходов, контролирующих электрические и оптические процессы в слоистых кристаллах Tl-III-VI₂ [3-7]. До сих пор изучение физических свойств этих интересных объектов строится исключительно на однородных кристаллах, которые имеют высокое удельное сопротивление $(\rho = 10^9 - 10^{12} \,\mathrm{Om} \cdot \mathrm{cm}$ при $T = 300 \,\mathrm{K})$ и обнаруживают только дырочную проводимость [5,7], что, естественно, сужает возможности создания на их основе фоточувствительных структур. В настоящей работе сообщается о преодолении этой проблемы на примере монокристаллов TlInS₂ и рассматриваются результаты первых экспериментальных исследований спектральных зависимостей фоточувствительности таких структур.

Исходный материал TIInS₂ синтезирован сплавлением стехиометрических количеств TIS и InS, помещенных в вакуумированную кварцевую ампулу. Монокристаллы получены направленной кристаллизацией расплава TlInS₂ при вертикальном расположении тигля. Скорость кристаллизации составляла ~ 1 мм/ч и определялась скоростью опускания тигля, который для обеспечения условия зарождения монокристалла имел коническое дно с углом $\simeq 30^{\circ}$. Выращенные монокристаллы TlInS₂ имели тетрагональную структуру с параметрами элементарной ячейки, отвечающими известным для данного соединения [7]. Для изготовления структур применялись плоскопараллельные пластины с площадью 3 × 3 мм и толщинами 0.1 мм, которые приготовлялись расщеплением слитка вдоль плоскости спайности и были однородно

окрашены в желто-оранжевый цвет. Плоскости спайности, как правило, были зеркально-гладкими, что позволило применять их при изготовлении структур без какойлибо дополнительной обработки поверхности TIInS₂.

В основу получения фоточувствительных структур был положен широко применяемый для новых материалов и, особенно, на стадии, когда еще не определены пути управления их физическими свойствами, метод образования контакта с металлами или полупроводниками иного атомного состава. В случае TlInS2, как показали наши первые исследования контактных явлений, фоточувствительный барьер образуется приведением этих пластин в прямой оптический контакт с аналогичной по совершенству плоскостью спайности слоистых полупроводников InSe ($\rho_{\perp} = 10^3 \,\text{Om} \cdot \text{см} \ n \simeq 10^{13} - 10^{14} \,\text{сm}^{-3}$) *п*-типа проводимости, а также вакуумным термическим напылением чистого индия. Конструкция полученных структур, обладающих выраженным фотовольтаическим эффектом, а также геометрия их освещения неполяризованным излучением представлена на рис. 1-3 у соответствующих типичных спектральных зависимостей относительной квантовой эффективности фотопреобразования η этих структур.

1. Наблюдаемый в полученных поверхностно-барьерных структурах In/TIInS₂ фотовольтаический эффект характеризуется положительной полярностью фотонапряжения на полупроводнике, которая не зависит от энергии падающих фотонов и локализации светового зонда на поверхности структуры. Это обстоятельство позволяет считать, что разделение фотогенерированных носителей заряда происходит только активной областью этих структур, возникающей на границе металл-полупроводник. Как видно из рис. 1, при освещении со стороны барьерного контакта фоточувствительность наблюдается в широком спектральном диапазоне от 1.5 до 3.5 эВ. Длинноволновый участок спектральных зависимостей $\eta(\hbar\omega)$ при $\hbar\omega < 2.1$ эВ следует Фаулеровскому закону $\eta \sim (\hbar\omega - \Phi)^2$ и поэтому его можно объяснить фото-



Рис. 1. Спектральная зависимость η поверхностно-барьерной структуры In/TlInS₂ при T = 300 K.

эмиссией (рис. 1). Определенная из этих зависимостей высоте барьера Φ лежала в пределах 1.2–1.3 эВ для различных структур In/TIInS₂.

В коротковолновой области спектров $\eta(\hbar\omega)$ поверхностно-барьерных структур при $\hbar\omega$ > 2.35 эВ наблюдается резкий экспоненциальный рост фоточувствительности. Этому росту можно сопоставить крутизму $s = d(\ln \eta)/d(\hbar \omega) \approx 35 \, \mathrm{sB}^{-1}$. Экспоненциальный рост квантовой эффективности, как видно из рис. 1, при $\hbar\omega \approx 2.43$ эВ завершается образованием четкой ступеньки, энергетическое положение которой хорошо согласуется с приводимым в литературе значением ширины запрещенной зоны TlInS₂ [7]. Следует подчеркнуть, что энергетическое положение ступеньки достаточно хорошо воспроизводится также в спектральных зависимостях $\eta(\hbar\omega)$ всех полученных нами структур In/TlInS₂ и поэтому может быть связано с проявлением межзонных оптических переходов в TlInS2, которые на основании полученных высоких значений крутизны с учетом [8] можно квалифицировать как прямые. В пользу этого предположения свидетельствует и то обстоятельство, что при освещении поверхностно-барьерных структур со стороны пластин TIInS₂ в спектрах фоточувствительности при $\hbar\omega>2.38\,\mathrm{sB}$ наблюдалась резкая коротковолновая граница фоточувствительности $\eta \rightarrow 0$, обусловленная быстрым нарастанием оптического поглощения и удалением слоя фотогенерации неравновесных носителей заряда от активной области на расстоянии, превышающие длину диффузионного смещения фотоэлектронов в полупроводнике.

Тот факт, что при $\hbar \omega > 2.43$ эВ в условиях освещения структур со стороны барьерного контакта (рис. 1) фоточувствительность продолжает увеличиваться, позволяет также сделать вывод о высокой эффективности собирания фотогенирированных на поверхности полупроводника носителей заряда и, следовательно, подавлении роли поверхностной рекомбинации. Это обеспечивает широкополосный эффект фотопреобразования в барьерах In/TlInS₂. Следует также подчеркнуть, что максимум в спектральных зависимостях $\eta(\hbar\omega)$ в окрестности $\hbar\omega \approx 2.9$ эВ воспроизводится во всех исследованных структурах и, вероятно, может отражать особенности зонного спектра TlInS2. Этому предположению не противоречит сходство спектральных зависимостей $\eta(\hbar\omega)$ структур In/TlInS₂ (рис. 1) и приводимых в [4] спектров фотопроводимости другого соединения этого класса TlGaS₂.

Вольтовая фоточувствительность поверхностно-барьерных структур $In/TIInS_2$ в коротковолновом спектраль-



Рис. 2. Спектральная зависимость относительной квантовой эффективности фотопреобразования η гетероструктур GaSe/TIInS₂ при T = 300 K (ρ_{GaSe} , OM · cM: $I - 10^9$, $2 - 10^7$; $\rho_{\text{TIInS}_2} = 10^{10} \text{ OM} \cdot \text{ cM}$).

ном диапазоне $\hbar \omega > 2.43$ эВ при T = 300 К находится на уровне 100 В/Вт и может быть реализована при разработке не чувствительных к излучению с энергией фотонов ниже 2.3 эВ широкополосных фотопреобразователей естественного излучения.

Поляризационные исследования квантовой эффективности фотопреобразования поверхностно-барьерных структур In/TIInS₂ при их освещении вдоль нормали к a-b плоскости [4] линейно поляризованным излучением показывают, что естественный фотоплеохроизм [9] во всей области фоточувствительности этих структур практически отсутствует. Следовательно, фотоактивное поглощение в таких структурах при их освещении вдоль нормали к плоскости спайности TIInS₂ является изотропным, что соответствует результатам [2].

2. Для полученных методом посадки на контакт [10–12] гетероструктур из TIInS₂ и различных по природе веществ: InSe ($E_G \approx 1.23$ эВ [13]) и GaSe ($E_G \approx 2.0$ эВ [13]), как и для рассмотренных выше In/TIInS₂, также был обнаружен фотовольтаический эффект, который доминировал при освещении со стороны TIInS₂. Тройное соединение в этих случаях выполняло роль широкозонного окна. Во всей области фоточувствительности столь различных гетероструктур полупроводник заряжался положительно и знак фотонапряжения не зависел от геометрии их освещения и энергии фотонов, что соответствует генезису их активной области.

В случае контакта наиболее близких по электрическому сопротивлению пластин GaSe с TlInS₂ в диапазоне между их ширинами запрещенных зон фоточувствительность оказалась близкой и относительно слабо зависящей от энергии фотонов (рис. 2, кривая 1). С понижением удельного сопротивления GaSe вклад узкозонной компоненты в фоточувствительность начинает падать (рис. 2, кривая 2), однако длинноволновая и коротковолновая границы η сохраняются, поскольку определяются фундаментальным поглощением в контактирующих фазах. Длинноволновый рост η экспоненциальный с крутизной $s \approx 38 \, \mathrm{sB^{-1}}$ отвечает прямым межзонным переходом в GaSe [10,13], тогда как коротковолновый спад вызван снижением оптического пропускания в пластине TlInS₂ при прямых межзонных переходах, что соответствует результатам исследований $\eta(\hbar\omega)$ структур In/TlInS₂ (рис. 1). Из спектральных зависимостей $\eta(\hbar\omega)$ гетероструктур GaSe/TIInS2 можно также видеть, как с понижением удельного сопротивления GaSe возрастает относительный вклад фотоактивного поглощения, связанного с введением дефектов решетки.

При увеличении различия ширин запрещенных зон между компонентами гетероструктур на основе TlInS₂ происходит расширение спектрального диапазона фоточувствительности в длинноволновую область в соответствии с понижении E_G узкозонной компоненты. Действительно, длинноволновый максимум η при $\hbar\omega = 1.25$ эВ и длинноволновый рост фоточувствительности теперь определяются межзонными переходами в InSe (рис. 3), тогда как энергетическое положение коротковолновой



Рис. 3. Спектральная зависимость η гетероструктур InSe/TIInS₂ при T = 300 K.

границы η остается таким же, что и в случае гетероконтакта GaSe/TlInS₂ (рис. 2). По этой причине полная ширина спектральной полосы фоточувствительности $\delta_{1/2}$ для гетероструктуры InSe/TlInS₂ оказалась существенно выше, чем для GaSe/TlInS₂ (см. таблицу). В соответствии с существенно более низким сопротивлением InSe по отношению к TlInS₂ активная область таких структур оказывается локализованной в основном в пластине тройного соединения и как результат этого смещения вклад фотоактивного поглощения дисульфидом таллия и индия становится определяющим (рис. 3).

Как видно из таблицы, сравнимый вклад фотоактивного поглощения, измеряемый отношением эффективности фотопреобразования при энергиях вблизи ширины запрещенных зон контактирующих фаз η_1/η_2 , обеспечивается только системой GaSe/TIInS₂ (см. таблицу). Для этой же системы, как видно из таблицы, получены и наиболее высокие значения максимальной вольтовой фоточувствительности $S_U \approx 500$ B/BT в диапазоне $\hbar\omega \approx 2.0-2.3$ эВ при T = 300 К. В случае же гетероструктур InSe/TIInS₂ из-за сильного различия в уровне легирования контактирующих фаз полоса фоточувствительности вырождается в максимум вблизи ширины запрещенной зоны TIInS₂.

Фотоэлектрические свойства структур на основе $\rm TIInS_2$ при $T=300\,\rm K$

Компонента гетероконтакта	$\hbar \omega,$ эВ	<i>S</i> _U , В/Вт	δ _{1/2} , мэВ	<i>s</i> , эВ ⁻¹	η_1/η_2^*
In	> 2.43	100		33	
InSe	2.25	150	540		50
GaSe	2.0-2.3	500	360	38	0.9 1.7

Примечание. *Величина η_1/η_2 есть отношение эффективности фотопреобразования вблизи ширин запрещенных зон компонент гетероструктуры. η_1 соответствует TlInS₂, η_2 соответствует GaSe (2эB) или InSe (1.25эB).

Для всех полученных гетероконтактов, как и для структур $In/TIInS_2$, естественный фотоплеохроизм не наблюдается. Такая закономерность служит основанием для вывода о том, что направление нормали к плоскости спайности $TIInS_2$, как и в бинарных слоистых полупроводниках InSe и GaSe [10], является фотоизотропным.

Таким образом, полученные на основе $TlInS_2$ различные типы гетероконтактов могут найти применение в качестве фотопреобразователей естественного излучения, спектральный контур которых контролируется природой узкозонной компоненты.

В заключение укажем также, что решенная в работе проблема создания нескольких различных типов фоточувствительных структур на основе тройных соединений $TI-III-VI_2$ (на примере $TIInS_2$) открывает новые возможности для изучения вклада разнообразных структурных фазовых переходов в процессы фоточувствительности и, возможно, обнаружения новых фазовых переходов в этих веществах.

Список литературы

- К.Р. Аллахвердиев, Ф.М. Салаев, Ф.А. Михайлов, Т.С. Мамедов. Письма ЖТФ, 56, 153 (1992).
- [2] А.А. Волков, Ю.Г. Гончаров, Г.В. Козлов, К.Р. Аллахвердиев, Р.М. Сердали. ФТТ, 25, 3583 (1983).
- [3] N.T. Mamedov, N.A. Dzhavadov, S.T. Kargramanova. Jap. J. Appl. Phys., **32–3**, 763 (1993).
- [4] M. Moronashi, N. Mamedov, S. Iida. Cryst. Res. Technol., 31, 189 (1996).
- [5] C.H. Karakotsou, M. Hanias, A.N. Anagnostoupoulos, K. Kambas, G. Bleris. Cryst. Res. Technol., 31, 41 (1996).
- [6] Б.Р. Гаджиев, М.-Г.Ю. Сеидов, В.Р. Абдурахманов. ФТТ, 38, 3 (1996).
- [7] С.Н. Мустафаева, М.М. Асадов, В.А. Рамазанзаде. ФТТ, 38, 14 (1996).
- [8] Ю.А. Валов, А.А. Лебедев, К. Овезов, В.Д. Прочухан, Ю.В. Рудь. Письма ЖТФ, 2, 1042 (1976).
- [9] Ю.В. Рудь. Изв. вузов. Физика, № 8, 68 (1986).
- [10] Н.М. Мехтиев, Ю.В. Рудь, Э.Ю. Салаев. ФТП, 12, 1566 (1978).

- [11] Н.Н. Константинова, М.А. Магомедов, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь. ФТП, 26, 558 (1992).
- [12] И.В. Боднар, В.Ю. Рудь, Ю.В. Рудь. ФТП, **28**, 2137 (1994).
- [13] Физико-химические свойства полупроводниковых веществ. Справочник (М., Наука, 1978).

Редактор В.В. Чалдышев

Photoelectrical properties of structures on the base of TIInS₂ single crystals

S.lida, N. Mamedov, V.Yu. Rud'*, Yu.V. Rud'†

Nagaoka University of Technology, Nagaoka, Niigata 940–21, Japan *State Technical University, 195251 St.Petersburg, Russia †A.F. loffe Physico-Technical Institute, 194021 St.Petersburg, Russia

Abstract The photovoltaic effect is investigated in heterocontacts $In/TIInS_2$, $InSe/TIInS_2$ and $GaSe/TIInS_2$. The arbitrary quantum efficiency of photoconversion is show to be a function of the incident photon energy and the polarization plane of linearly–polarized light. The photosensitivity measurements showed that these photosensitive structures can be used as broadband and selective photosensors.